## .ttp://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2003347475&F=0

#### **SEMICONDUCTOR**

Patent number:

JP2003347475

**Publication date:** 

2003-12-05

Inventor: Applicant: KOMIYAMA MITSURU OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L23/12; H01L21/3205; H01L25/065; H01L25/07; H01L25/18

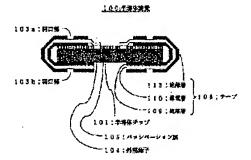
- european:

Application number: JP20030132849 20030512 Priority number(s): JP20030132849 20030512

Report a data error here

#### Abstract of JP2003347475

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device which can be overlapped for use and a semiconductor module using the semiconductor device. <P>SOLUTION: This semiconductor comprises a semiconductor chip 101 on which an integrated circuit whose main surface has a plurality of external terminals 104 is formed, a conductive layer 110 and a tape 108 configured by interposing the conductive layer 110 between insulating layers 109 and 113. Also, the main surface of the semiconductor chip 101 is covered with a passivation film 105. The tape 108 is extended from the main surface to back face of the semiconductor chip 101, and fixed to the semiconductor chip 101 at the main surface side and back face side. Furthermore, the conductive layer 110 is electrically connected to the plurality of external terminals 104, and exposed from openings 103a and 103b formed in the insulating layer 113 positioned on the main surface and back face of the semiconductor chip 101. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-347475 (P2003-347475A) (43)公開日 平成15年12月5日(2003.12.5)

(51) Int. Cl. 7	識別記号		FI				テーマコード(参考)	
H 0 1 L 23/12	5 0 1		H01L	23/12	5 0 1 5 0 1	v c	5F033	
21/3205 25/065				21/88 25/08		T Z		
25/07 審査請求	有 請求項の数5	OL			(全:	10]	頁) 最終頁に続く	
(62)分割の表示 特別	頭2003-132849 (P2003-132849) 顔平11-117442の分割 成11年4月26日 (1999. 4. 26)		(71)出願 <i>)</i> (72)発明者 (74)代理 <i>)</i> Fターム(	种電気 東京都 小宮市 東京都 業株式 100089 弁理士	(工業株式 3 港区虎ノ 3 港区た内 9093 - 大	門17 門17	「目7番12号 「目7番12号 沖電気コ	

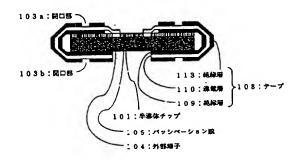
#### (54) 【発明の名称】半導体装置

#### (57)【要約】

【目的】 積み重ねて使用することが可能な半導体装置 および、この半導体装置を用いた半導体モジュールを提 供する。

【構成】 主表面に複数の外部端子104を有する集積回路を形成された半導体チップ101と、導電層110 およびこの導電層110を、絶縁層109、113で挟む構造からなるテープ108とから構成される。また、半導体チップ101の主表面は、パッシベーション膜101の主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ101の主表面側の夫々で半導体チップ101の主表面側の大々で半導体チップ101の主表面側の大々で半導体チップ101の主表面に接続され、かつ、半導体チップ101の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層113に形成された開口部103aおよび103bから露出されている。

#### 100:半導体装置



【請求項1】 表面と裏面とを有し、前記表面上に形成された電極を有する半導体チップと、

1

絶縁層に挟まれた導電層を有する、前記半導体チップの 前記表面と前記裏面とに固着されたテープと、を含み、 前記テープは、前記半導体チップの前記表面から鈍角に 折り曲げられた屈曲部を介して前記半導体チップの前記 裏面に延在することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体装置において、前 記半導体チップの前記表面上に配置された前記テープの 10 前記絶縁層から前記導電層が突出しており、前記導電層 の前記突出した部分が前記半導体チップの前記電極に接 続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 請求項2記載の半導体装置において、前 記導電層の前記突出した部分を封止する封止樹脂を含む ことを特徴とする半導体装置。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の半導体装置において、前記テープと前記半導体チップとの間には緩衝膜が設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の半導体 装置において、前記半導体チップの側面と前記裏面とが 樹脂で覆われていることを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は $\mu$  BGA ( $\mu$  Ball Gri d Array)型半導体装置に関し、特に、積み重ね可能な $\mu$  BGA型半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図13は従来のμBGA型半導体装置の断面構造図を示す。図13に示すように、従来のμBGA型半導体装置1300は、主表面に複数の外部端子1304を有する集積回路が形成された半導体チップ1301と、導電層1310を絶縁層1309、および絶縁層1313で挟む構造からなるテープ1308とから構成される。ここで、例えば導電層1310はCu、絶縁層1309はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層1313はソルダーレジストから構成される。

【0003】また、半導体チップ1301の主表面は、 パッシベーション膜1305で覆われている。

【0004】さらに、導電層1310は、複数の外部端子1304と電気的に接続され、かつ、絶縁層1313に形成された開口部1303aから露出される。

【0005】さらに、テープ1308は、緩衝膜1307、例えばエラストマーを介して、パッシベーション膜1305上に固着されている。

【0006】そして、導電層1310と外部端子130 4との接続部は、樹脂1302で覆われている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の μ BGA型半導体装置は、外部装置、例えば他の半導体装置と電気的に接続可能な接続部、つまり開口部1303 a から露出する導電層1310が半導体チップ1301 の主表面のみに形成された構造となっているので、複数 の半導体装置を積み重ねて実装することが困難であっ

【0008】本発明は、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にする半導体装置及び半導体モジュールを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】そこで本発明の半導体装置は、主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半導体チップと、半導体チップの主表面から半導体チップの裏面まで延在し、かつ半導体チップの主表面側及び裏面側の夫々で半導体チップと固着されるテープとを有し、テープは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ導電層と複数の外部端子とが電気的に接続され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫々に位置する絶縁層に導電層を露出する開口部を夫々に有することを特徴とする。

【0010】また、本発明の半導体モジュールは、 主表面に複数の外部端子を有する集積回路が形成された半導体チップと、半導体チップの主表面から半導体チップの裏面まで延在し、かつ半導体チップの主表面側及び裏面側の夫々で半導体チップと固着されるテープとを有し、テープは、導電層と、この導電層を挟む絶縁層とからなり、かつ導電層と複数の外部端子とが電気的に接続され、かつ半導体チップの主表面及び裏面の夫々に位置する絶縁層に導電層を露出する開口部を有する第1の半導体装置と、前記開口部で露出する前記導電層表面と電気的に接続されているパッドを有する第2の半導体装置とを有することを特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は本発明の第1の実施の形態の半導体装置について説明するための断面図である。以下、図1を用いて本発明の第1の実施の形態の半導体装置について説明する。

【0012】この半導体装置100は、主表面に複数の外部端子104を有する集積回路を形成された半導体チップ101と、導電層110、およびこの導電層110を絶縁層109、および113で挟む構造からなるテープ108とから構成される。ここで、例えば導電層110はCu、絶縁層109はポリイミドやガラスエポキシ、絶縁層113はソルダーレジストなどから構成される。

【0013】また、半導体チップ101の主表面は、パッシベーション膜105で覆われている。

【0014】テープ108は、半導体チップ101の主 表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ101の主 表面側および裏面側の夫々で半導体チップ101と固着 されている。

【0015】さらに、導電層110は、複数の外部端子104と電気的に接続され、かつ、半導体チップ101の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層113に形成された開口部103aおよび103bから露出されている。

【0016】上述した通り、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100では、第1に、半導体装置100の主表面側に開口部103a、裏面側に開口部103bを10有するので、開口部103aから露出する導電層110、もしくは、開口部103bから露出する導電層110、もしくは、これら両方と、外部装置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つまり、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすることができる。第2に、開口部103aから露出する導電層110、もしくは、開口部103bから露出する導電層110の一方が他の半導体装置との接続に用いる場合、他方は半導体装置100自身の電気的テストに用いることができる。

【0017】本発明の第1の実施の形態の半導体装置に 20 おいて、開口部103aおよび開口部103bから夫々 露出する導電層110は、金属バンプなどを介して、他 の半導体装置などと接続することができる。この場合 は、絶縁層113にソルダーレジストなどの、溶かした 金属に対して濡れ性が低い絶縁層を用いると、金属バンプを正確に取りつけることができる。

【0018】さらに、テープ108の代わりに、フレキシブルテープを用いてもよい。

【0019】図2は本発明の第2の実施の形態の半導体 装置について説明するための断面図である。以下、図2 30 を用いて本発明の第2の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

【0020】この半導体装置200は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100において、テープ108は、緩衝膜207、例えばエラストマーを介在して半導体チップ101と固着することを特徴とする。

【0021】本発明の第2の実施の形態の半導体装置200は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置10040と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のようにテープ108は緩衝膜207を介在して半導体チップ101と固着されている。緩衝膜207は熱収縮率の差により、テープ108が半導体チップ101から剝がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、よりテープ108と半導体チップ101が、剝がれにくい構造が得られる。

【0022】図3は本発明の第3の実施の形態の半導体 体チップ501aと、導電層510a、およびこの導電 装置について説明するための断面図である。以下、図3 50 層510aを絶縁層509a、513aで挟む構造から

を用いて本発明の第3の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

【0023】この半導体装置300は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100において、導電層110と外部端子104との接続部が樹脂302で覆われていることを特徴とする。

【0024】本発明の第3の実施の形態の半導体装置300は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層110と外部端子104との接続部が樹脂302で覆われている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、外部端子104と導電層110が剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。

【0025】図4は本発明の第4の実施の形態の半導体 装置について説明するための断面図である。以下、図4 を用いて本発明の第4の実施の形態の半導体装置につい て説明する。

【0026】この半導体装置400は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本実施の形態は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100において、導電層110と外部端子104との接続部を樹脂302が覆い、さらには半導体チップ101の側面および裏面を、樹脂406が夫々覆うことを特徴とする。

【0027】本発明の第4の実施の形態の半導体装置400は、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層110と外部端子104との接続部を樹脂302が覆い、さらには半導体チップ101の側面および裏面を、樹脂406が夫々覆っている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体装置100の構造に比して、半導体チップ101の主表面方向からの外力に対してより強い、堅固な構造を得ることができる。【0028】図5は本発明の第1の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以下、図5を用いて本発明の第1の実施の形態の半導体・ジュールについて説明する。

【0029】この半導体モジュール500は、第1の半導体装置500a、及び第2の半導体装置500bから構成される。ここで、第2の半導体装置500bは、第1の半導体装置500bの説明は、第1の半導体装置500bの説明は、第1の半導体装置500aの説明により省略する。

 なるテープ508aとから構成される。ここで、例えば 導電層510aはCu、絶縁層509aはポリイミドや ガラスエポキシ、絶縁層513aはソルダーレジストか ら構成される。

【0031】また、半導体チップ501aの主表面は、パッシベーション膜505aで覆われている。

【0032】テープ508aは、半導体チップ501aの主表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ501aの主表面側および裏面側の夫々で半導体チップ501aと固着されている。

【0033】さらに、導電層510aは、複数の外部端子504aと電気的に接続され、かつ、半導体チップ501aの主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層513aに形成された開口部523aおよび533aから露出されている。

【0034】上述したように本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500は、第1の半導体装置500aの開口部533aから露出する導電層510aが、金属バンプ503を介して、第2の半導体装置500bの開口部523bから露出する導電層510bと接続される。このようにして、第1および第2の半導体装置500a、500bからなる半導体モジュール500が得られる。

【0035】本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500は、上述のような構造を有するので、テープを有する半導体装置の積み重ね実装を容易に行うことが可能となり、かつ容易に実装できるため、実装工程が簡易なため、コストを下げることも可能となる。

【0036】図6は本発明の第2の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以下、図6を用いて本発明の第2の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0037】この半導体モジュール600は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第2の実施の形態の半導体モジュール600の半導体装置600aおよび600bにおいて、テープ608a、およびテープ608bは、夫々緩衝膜607aおよび607b、例えばエラストマーを介して、半導体チップ601a、及び半導体チップ601bと固着されていることを40特徴とする。

【0038】本発明の第2の実施の形態の半導体モジュール600では、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を要することは言うまでもない。さらに、上記のように緩衝膜607aを有するので、これら緩衝膜607a、607bは熱収縮率の差により、半導体チップ601aとテープ608a、半導体チップ601bとテープ608bが夫々剝がれるのを防ぐように働く。したがって、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500の構造に比して、半導体チッ 50

プ601aとテーブ608a、半導体チップ601bと テープ608b夫々が剝がれにくい構造が得られる。 【0039】図7は本発明の第3の実施の形態の半導体 エジュールについて戦闘するための断面図である。以

モジュールについて説明するための断面図である。以下、図7を用いて本発明の第3の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0040】この半導体モジュール700は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール700の半導体装置700aおよび700bにおいて、導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bの夫々の接続部が、夫々樹脂702aおよび702bで覆われていることを特徴とする。

【0041】本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール700は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bの天々の接続部が、天々樹脂702aおよび702bで覆われている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500の構造に比して、導電層710aと外部端子704a、導電層710bと外部端子704bが天々剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。

【0042】図8は本発明の第4の実施の形態の半導体モジュールについて説明するための断面図である。以下、図8を用いて本発明の第4の実施の形態の半導体モジュールについて説明する。

【0043】この半導体モジュール800は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500とほぼ同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール800の半導体装置800aおよび800bにおいて、導電層810aと外部端子804aとの接続部を樹脂802aが覆い、半導体チップ801aの側面および裏面を樹脂806aが覆い、導電層810bと外部端子804bとの接続部を樹脂802bが覆い、および半導体チップ801bの側面および裏面を樹脂806bが夫々覆うことを特徴とする。

【0044】本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール800は、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500と同様の効果を奏することは言うまでもない。さらに、上記のように導電層810aと外部端子804aとの接続部を樹脂802aが覆い、半導体チップ801aの側面および裏面を樹脂806aが覆い、導電層810bと外部端子804bとの接続部を樹脂802bが覆い、および半導体チップ801bの側面および裏面を樹脂806bが夫々覆っている。このため、本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール500の構造に比して、半導体チップ801aおよび801bの主表面方向からの外力に対してより強い、堅固な構造を得るこ

とができる。

【0045】図9は本発明の第5の実施の形態の半導体 モジュールについて説明するための断面図である。以 下、図9を用いて本発明の第5の実施の形態の半導体モ ジュールについて説明する。

【0046】この半導体モジュール900は、半導体装 置900aおよびプリント配線基板920から構成され る。

【0047】この半導体装置900aは、主表面に複数 の外部端子904を有する集積回路を形成された半導体 10 チップ901と、導電層910、およびこの導電層91 0を絶縁層909、913で挟む構造からなるテープ9 08とから構成される。ここで、例えば導電層910は Cu、絶縁層909はポリイミドやガラスエポキシ、絶 縁層913はソルダーレジストから構成される。

【0048】また、半導体チップ901の主表面は、パ ッシベーション膜905で覆われている。

【0049】テープ908は、半導体チップ901の主 表面から裏面まで延在し、かつ半導体チップ901の主 表面側および裏面側の夫々で半導体チップ901と固着 20 されている。

【0050】さらに、導電層910は、複数の外部端子 904と電気的に接続され、かつ、半導体チップ901 の主表面および裏面の夫々に位置する絶縁層913に形 成された開口部903aおよび903bから露出されて

【0051】この半導体装置900aの開口部903b で露出する導電層910の表面が、金属バンプ903を 用いて、プリント配線基板920上のパッド921と電 気的に接続されている。ここで、パッド921は、例え 30 ばNiーAuまたは半田から構成されている。

【0052】上述したように本発明の第5の実施の形態 の半導体モジュール900は、導電層910を露出する 開口部903aが半導体チップ901の主表面側に設け られている。したがって、半導体装置900a とプリン ト配線基板920との積み重ね実装を容易にする。さら に、実装に用いられなかった半導体装置の開口部903 aから露出する導電層910は、半導体装置900aと プリント配線基板920とが接続されているか否かの電 気的テストに用いることができる。

【0053】図10は本発明の第6の実施の形態の半導 体装置モジュールについて説明するための断面図であ る。以下、図10を用いて本発明の第6の実施の形態の 半導体モジュールについて説明する。

【0054】この半導体モジュール1000は、本発明 の第5の実施の形態の半導体モジュール900とほぼ同 様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第6 の実施の形態の半導体モジュール1000の半導体装置 1000aにおいて、テープ1008が緩衝膜100

1と固着されていることを特徴とする。

【0055】本発明の第6の実施の形態の半導体モジュ ール1000は、本発明の第5の実施の形態の半導体モ ジュール900と同様の効果を奏することは言うまでも ない。さらに、上記のような緩衝膜1007を有するの で、この緩衝膜1007は熱収縮率の差により、テープ 1008が半導体チップ1001から剝がれるのを防ぐ ように働く。したがって、本発明の第5の実施の形態の 半導体モジュール900の構造に比して、よりテープ1 008と半導体チップ1001が剥がれにくい構造が得 られる。

【0056】図11は本発明の第7の実施の形態の半導 体装置モジュールについて説明するための断面図であ る。以下、図11を用いて本発明の第7の実施の形態の 半導体モジュールについて説明する。

【0057】この半導体モジュール1100は、本発明 の第5の実施の形態の半導体モジュール900a とほぼ 同様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第 7の実施の形態の半導体モジュール1100の半導体装 置1100aにおいて、導電層1110と外部端子11 04との接続部が樹脂1102で覆われていることを特 徴とする。

【0058】本発明の第7の実施の形態の半導体モジュ ール1100は、本発明の第5の実施の形態の半導体モ ジュール900と同様の効果を奏することは言うまでも ない。さらに、上記のように導電層1110と外部端子 1104との接続部が樹脂1102で覆われている。こ のため、本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール 900の構造に比して、外部端子1104と導電層11 10が剥がれにくい、堅固な構造を得ることができる。 【0059】図12は本発明の第8の実施の形態の半導 体装置モジュールについて説明するための断面図であ る。以下、図12を用いて本発明の第8の実施の形態の 半導体モジュールについて説明する。

【0060】この半導体モジュール1200は、本発明 の第5の実施の形態の半導体モジュール900とほぼ同 様の構成のため、詳しい説明は省略する。本発明の第8 の実施の形態の半導体モジュール1200の半導体装置 1200aにおいて、導電層1210と外部端子120 4との接続部を樹脂1202が覆い、さらには半導体チ ップ1201の側面および裏面を、樹脂1206が夫々 覆うことを特徴とする。

【0061】本発明の第8の実施の形態の半導体モジュ ール1200は、本発明の第5の実施の形態の半導体モ ジュール900と同様の効果を奏することは言うまでも ない。さらに、上記のように導電層1210と外部端子 1204との接続部を樹脂1202が覆い、さらには半 導体チップ1201の側面および裏面を、樹脂1206 が夫々覆っている。このため、本発明の第5の実施の形 7、例えばエラストマーを介して、半導体チップ100 50 態の半導体モジュール900の構造に比して、半導体チ

ップ1201の主表面方向からの外力に対してより強 い、堅固な構造を得ることができる。

#### [0062]

【発明の効果】本発明の半導体モジュールは、第1に、 半導体装置の主表面側に開口部、裏面側に開口部を有す るので、開口部から露出する導電層、もしくは、開口部 から露出する導電層、もしくは、これら両方と、外部装 置、例えば他の半導体装置と電気的に接続できる。つま り、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易にすること ができる。第2に、開口部から露出する導電層、もしく 10 の構造を断面図で示すものである。 は、開口部から露出する導電層の一方が他の半導体装置 との接続に用いる場合、他方は半導体装置自身の電気的 テストに用いることができる。

【0063】また、本発明の半導体モジュールにおい て、第1の半導体装置は、開口部から露出する導電層を 介して、第2の半導体装置または、プリント配線基板と 接続される。したがって、本発明の半導体モジュール は、複数の半導体装置の積み重ね実装を容易に行うこと が可能となり、かつ容易に実装できるため、実装工程が 簡易なため、コストを下げることも可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

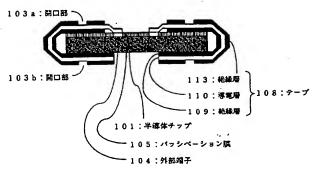
【図2】本発明の第2の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

【図3】本発明の第3の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

【図4】本発明の第4の実施の形態の半導体装置の構造 を断面図で示すものである。

【図1】

100:半導体装置



【図5】本発明の第1の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図6】本発明の第2の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図7】本発明の第3の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図8】本発明の第4の実施の形態の半導体モジュール の構造を断面図で示すものである。

【図9】本発明の第5の実施の形態の半導体モジュール

【図10】本発明の第6の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図11】本発明の第7の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図12】本発明の第8の実施の形態の半導体モジュー ルの構造を断面図で示すものである。

【図13】従来のµBGA型半導体装置の構造の断面図を 示すものである。

【符号の説明】

20 100:半導体装置

101:半導体チップ

103a:開口部

103b:開口部

104:外部端子

105:パッシベーション膜

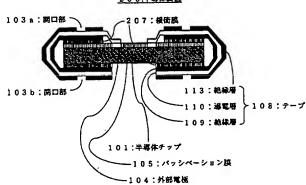
108:テープ 109: 絶縁層

110: 導電層

113: 絶縁層

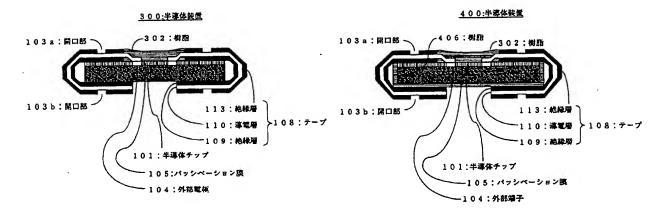
[図2]

200:半導体發展



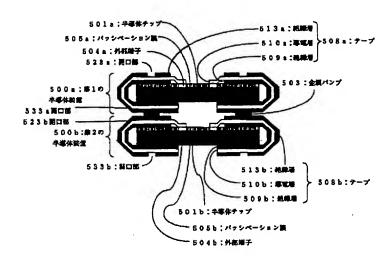
[図3]

[図4]

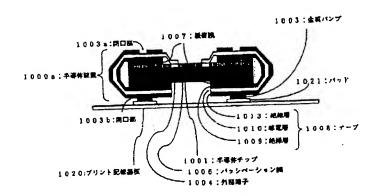


【図5】

#### 500:半準体モジュール

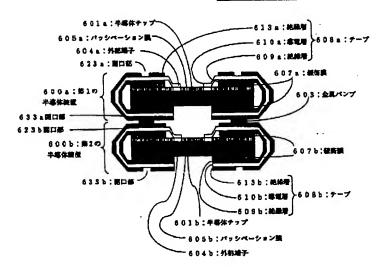


【図10】



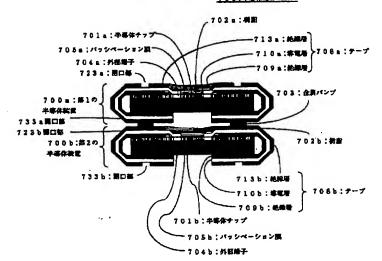
[図6]

#### 600:牛導体モジュール



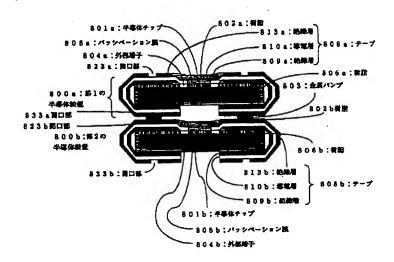
【図7】

#### 700:李楽体モジュール



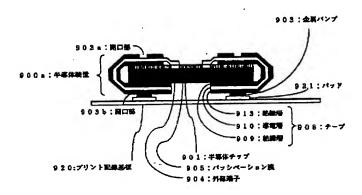
[図8]

#### 800:学事件モジュール



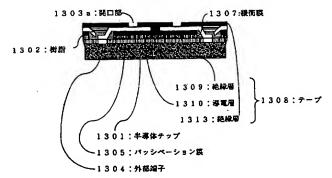
[図9]

#### 900:半導体モジュール



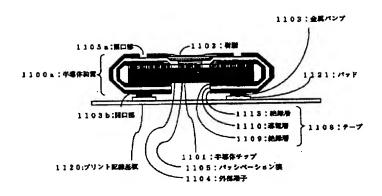
【図13】

1300:半導体装置



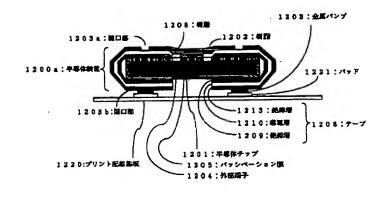
#### 【図11】

#### 1100:手掛体モジュール



【図12】

#### 1200:半導体モジュール



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 25/18

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

·
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.